Радиационно-индуцированные бистабильные центры с глубокими уровнями в кремниевых n^+-p -структурах

© С.Б. Ластовский*, В.П. Маркевич+, А.С. Якушевич*, Л.И. Мурин*, В.П. Крылов•

- * Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, 220072 Минск, Республика Беларусь
- + Университет г. Манчестер,

M13 9PL Манчестер, Англия

• Владимирский государственный университет,

600000 Владимир, Россия E-mail: lastov@ifttp.bas-net.bv

(Получена 1 декабря 2015 г. Принята к печати 8 декабря 2015 г.)

Методом нестационарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS) исследованы электрически активные дефекты в кристаллах кремния p-типа, облученных быстрыми электронами и α -частицами. Обнаружен и исследован новый радиационно-индуцированный дефект, обладающий свойствами бистабильных центров. После длительного хранения облученных образцов при комнатной температуре либо их кратковременного отжига при $T\sim370\,\mathrm{K}$ дефект не проявляет электрической активности в кремнии p-типа. Однако в результате последующей инжекции неосновных носителей заряда данный центр переходит в метастабильную конфигурацию с глубокими уровнями у $E_V+0.45\,\mathrm{3B}$ и $E_V+0.54\,\mathrm{3B}$. Обратный переход в основную конфигурацию имеет место в диапазоне температур $50-100^\circ\mathrm{C}$ и характеризуется энергией активации $\sim 1.25\,\mathrm{3B}$ и частотным фактором $\sim 5\cdot 10^{15}\,\mathrm{c}^{-1}$. Обнаруженный дефект термически стабилен до $T\sim450\,\mathrm{K}$. Предполагается, что данный дефект может быть либо комплексом собственный межузельный атом кремния—межузельный атом бора.

1. Введение

Бистабильными принято считать дефекты, для которых существуют две устойчивые конфигурации в решетке полупроводника. Как правило, в равновесных условиях в зависимости от положения уровня Ферми одна из конфигураций является энергетически более выгодной и основной [1–3]. При изменении зарядового состояния центра вследствие захвата неравновесных (неосновных) носителей заряда возможен переход во вторую (метастабильную) конфигурацию [4,5]. Обычно конфигурации разделены энергетическим барьером, что позволяет создавать и сохранять в течение длительного времени неравновесную заселенность метастабильного состояния даже в области комнатных температур. С повышением температуры, как правило, имеет место термически активируемый обратный переход из метастабильной в основную конфигурацию. При этом в области термической стабильности дефекта возможны многократные обратимые конфигурационные трансформации [1-6]. Так как электронные свойства дефекта в различных конфигурациях могут быть существенно различными, то, изменяя заселенность состояний, можно влиять на электрические и оптические свойства полупроводника. Очевидно, что при изменении конфигурации дефекта в решетке в результате инжекции неосновных носителей заряда могут существенно измениться и параметры полупроводниковых приборов [6]. В связи с этим возникает необходимость проведения детальных исследований природы и электронных свойств бистабильных дефектов в кремнии, который продолжает оставаться базовым материалом современной микроэлектроники. Поскольку в технологии изготовления быстродействующих кремниевых приборов широко используются радиационные методы [7], то значительный интерес представляет и исследование бистабильных радиационно-индуцированных центров в p-n-структурах на основе кремния.

К настоящему времени накоплен большой экспериментальный материал по свойствам радиационноиндуцированных центров (РИЦ) в кремнии, для ряда РИЦ определены параметры, выяснены механизмы образования и отжига некоторых центров. В то же время имеющаяся информация о бистабильных РИЦ в Si весьма ограничена. Достаточно хорошо изучены электронные свойства только таких центров как вакансия, межузельный атом бора и комплекс межузельный углерод—узловой углерод [1–3]. Недавно была обнаружена бистабильность такого технологически важного дефекта как тривакансия и определены ее электронные характеристики в различных конфигурациях [8–10]. В другой нашей недавно опубликованной работе [11] сообщается об обнаружении в кремнии еще одного бистабильного радиационно-индуцированного центра (БРИЦ) с глубокими уровнями вблизи середины запрещенной зоны. В настоящей работе приведены результаты дальнейших исследований данного дефекта.

2. Методика эксперимента

Исследуемые образцы изготавливались на эпитаксиальном кремнии p-типа (легирующая примесь — бор с концентрацией $N_B \approx 5 \cdot 10^{14} \, \mathrm{cm}^{-3}$), выращенном на пла-

стинах сильно легированного p-Si ($\rho \approx 0.005\,\mathrm{OM}\cdot\mathrm{cm}$), полученных методом Чохральского. Толщина эпитаксиального слоя составляла около 33 мкм. Для формирования p-n-перехода фосфор имплантировался в p-базу с последующим отжигом при $1420\,\mathrm{K}$ в атмосфере азота и кислорода. Глубина залегания p-n-перехода составляла $8-9\,\mathrm{mkm}$, площадь $9\cdot10^{-2}\,\mathrm{cm}^2$ ($2.8\times3.2\,\mathrm{mm}^2$). В качестве омических контактов напылялся слой алюминия толшиной $4.5\,\mathrm{mkm}$.

Облучение n^+-p -структур осуществлялось α -частицами с помощью источника с изотопами Pu^{239} (энергия α -частиц составляла 5.144 и 5.157 МэВ) в течение 300 мин. Поверхностная активность источника была около $2\cdot 10^8$ Бк/см². Температура образцов в процессе облучения не превышала 290 К. Часть образцов облучалась также γ -квантами 60 Со и быстрыми электронами с энергией 4-6 МэВ при комнатной температуре и при T=80 К. Отжиг облученных образцов в диапазоне температур 273-398 К проводился в DLTS-спектрометре, а при более высоких температурах отжига — в термостате в атмосфере азота либо на воздухе.

Определение концентрации и электронных характеристик РИЦ (энергии активации эмиссии и сечения захвата носителей заряда) в базовой области n^+-p -структур осуществлялось методами нестационарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS) и Лаплас-DLTS-спектроскопии с высоким разрешением (LDLTS) [12]. Спектры измерялись в диапазонах температур 77—400 К (DLTS) и 40—300 К (LDLTS) в режимах заполнения ловушек как основными, так и неосновными носителями заряда.

3. Экспериментальные результаты и обсуждение

На рис. 1 и 2 показаны типичные DLTS-спектры для $n^+ - p$ -диодов, которые были облучены α -частицами (рис. 1) в течение 300 мин при $T = 290 \,\mathrm{K}$ и быстрыми электронами (рис. 2) с энергией 6 МэВ при $T=80\,\mathrm{K}$ $(\Phi = 2 \cdot 10^{15} \, \text{cm}^{-2})$. Образец, облученный электронами, был подвергнут 15-минутному изохронному отжигу в диапазоне температур 125-375 К с шагом 25 К. Образец, облученный α -частицами, был отожжен при $100^{\circ}\mathrm{C}$ в течение 30 мин. Термообработка при 373 К использовалась для удаления из спектров нескольких незначительных по амплитуде DLTS-пиков, связанных с дырочными ловушками, которые нестабильны при температурах, незначительно превышающих 300 К, и их исследование не относится к цели данной работы. Спектры 1 и 2 на рис. 1 и 2, измеренные в режимах заполнения ловушек основными и неосновными носителями заряда после отжига, характерны для DLTS-спектров кристаллов Cz-Si: B, облученных как быстрыми электронами, так и α -частицами (см., например, [8,10,13] и ссылки в них). Для всех ловушек были определены электронные характеристики (энергия активации эмиссии для

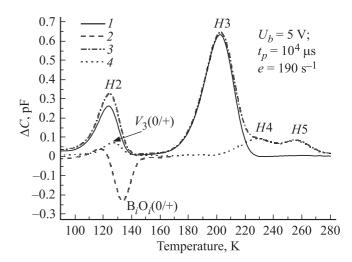


Рис. 1. Спектры DLTS эпитаксиальной n^+-p -структуры, облученной α -частицами при $T=290~{\rm K}$ и отожженной при $100^{\circ}{\rm C}$ в течение $30~{\rm M}$ ин (спектры I и 2) и после пропускания прямого тока плотностью $4.8~{\rm A/cm}^2$ в течение $1~{\rm M}$ ин при $300~{\rm K}$ (3). Спектр 4 соответствует разности спектров I и 3. Спектры I и 3 измерялись в режиме перезарядки ловушек основными носителями заряда ($U_p=0~{\rm B}$), спектр 2~- неосновными носителями заряда ($U_p=+2.0~{\rm B}$).

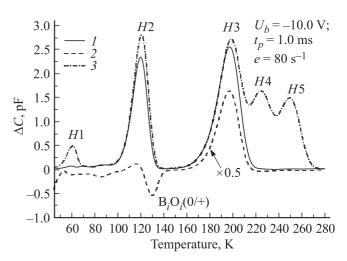


Рис. 2. Спектры DLTS эпитаксиальной n^+-p -структуры, облученной электронами с $E=6\,\mathrm{MpB}$ при $T=80\,\mathrm{K}$ и отожженной при 375 K в течение 30 мин (спектры I и 2) и после пропускания прямого тока $16\,\mathrm{A/cm^2}$ в течение 3 мин при 290 K (3). Спектры I и 3 измерялись в режиме перезарядки ловушек основными носителями заряда ($U_p=-1.0\,\mathrm{B}$), спектр 2 — неосновными носителями заряда ($U_b=-4.0\,\mathrm{B}$; $U_p=+2.0\,\mathrm{B}$).

дырок (электронов) $(E_{h(e)})$ и предэкспоненциальный фактор (α)) из зависимостей Аррениуса скоростей эмиссии дырок (электронов), измеренных с использованием LDLTS. Сравнение полученных значений для дырочных ловушек H2 ($E_h=0.192$ эВ, $\alpha=7.4\cdot10^5$ с $^{-1}$ K $^{-2}$) и H3 ($E_h=0.360$ эВ, $\alpha=4.0\cdot10^6$ с $^{-1}$ K $^{-2}$) с известными ли-

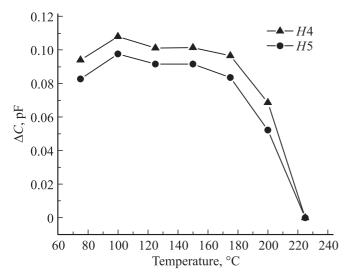


Рис. 3. Зависимости амплитуд DLTS-пиков H4 и H5 n^+-p -структуры, облученной α -частицами при $T=290\,\mathrm{K}$, от температуры изохронного (30 мин) отжига.

тературными данными для радиационных дефектов в кристаллах Cz-Si:В позволяет соотнести их с эмиссией дырок из однократно положительно заряженных состояний дивакансии (V_2) и комплекса межузельный углерод—межузельный кислород (C_iO_i) соответственно [8,10,13]. Спектры 2 получены в режиме перезарядки ловушек неосновными носителями заряда. На данных спектрах основной минимум наблюдается при $130 \, \mathrm{K}$. Электронные характеристики соответствующей ему ловушки равны $E_e = 0.24 \, \mathrm{эB}$ и $\alpha = 1 \cdot 10^7 \, \mathrm{c}^{-1} \mathrm{K}^{-2}$. Данная ловушка, вероятнее всего, является комплексом межузельный бор—межузельный кислород (B_iO_i) [8,9,13].

DLTS-спектры 3 на рис. 1 и 2 записаны после пропускания через диодные n^+ –p-структуры прямого тока. Как видно из представленных данных, инжекция неосновных носителей заряда в базовую р-область приводит к изменению вида DLTS-спектров: увеличению амплитуды пика H2 и появлению трех дополнительных пиков H1, H4и *H*5. Наблюдаемое изменение спектра в области низких температур связано с трансформацией тривакансии V_3 из четырехкратно-скоординированной конфигурации в метастабильную планарную (110) [8–10]. В связи с этим увеличение амплитуды пика при 125 К вызвано ростом амплитуды сигнала эмиссии дырок с уровня $V_3(+/0)$, который накладывается на сигнал эмиссии с уровня $V_2(+/0)$, что хорошо видно из спектра 4 на рис. 1, полученного вычитанием спектра 1 из 3. Появление на спектрах пиков Н4 и Н5 обусловлено эмиссией дырок с глубоких уровней ранее не наблюдавшихся радиационно-индуцированных центров. Поскольку оба пика ведут себя совершенно идентично в процессе как инжекционных, так и термических обработок (рис. 3), то очевидно, что они оба обусловлены эмиссией дырок с уровней одного и того же метастабильного дефекта. Уровни данного дефекта в электрически активной конфигурации являются более глубокими, чем уровень комплекса C_iO_i и расположены вблизи середины запрещенной зоны у $E_V + 0.45$ эВ и $E_V + 0.54$ эВ (рис. 4). Проведенные изохронный и изотермические отжиги показали, что трансформация из электрически активной конфигурации в нейтральную имеет место в области

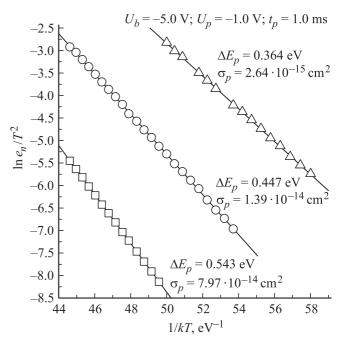


Рис. 4. Зависимости Аррениуса для скорости эмиссии дырок с донорного уровня комплекса C_iO_i и глубоких уровней бистабильного дефекта в кремнии p-типа.

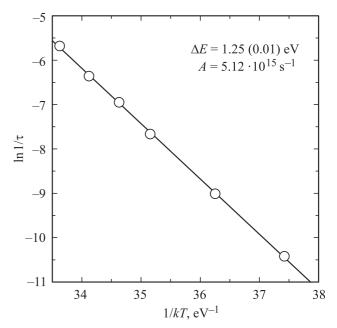


Рис. 5. Температурная зависимость обратной величины характеристического времени трансформации метастабильного дефекта в электрически неактивное состояние.

температур $50-100^{\circ}$ С и характеризуется энергией активации ~ 1.25 эВ и частотным фактором $\sim 5 \cdot 10^{15}$ с $^{-1}$ (рис. 5). Последующая инжекция неосновных носителей заряда в области комнатных температур переводит дефект опять в электрически активное состояние. Такие трансформации в результате термических и инжекционных обработок могут проводиться многократно без изменения концентрации дефекта, т.е. данный дефект является бистабильным центром. Обнаруженный БРИЦ отжигается в диапазоне температур $170-230^{\circ}$ С (рис. 3), т.е. он обладает довольно высокой термической стабильностью.

Некоторые характеристики обнаруженного нами бистабильного центра близки к таковым тривакансии [8–10]. Оба дефекта могут находиться по крайней мере в двух конфигурациях, характеризующихся различным спектром энергетических уровней. При этом для перехода из одной конфигурации в другую достаточно провести инжекцию неосновных носителей заряда в базовую p-область $n^+ - p$ -структур. Обратный переход (из метастабильной в основную конфигурацию) имеет место в процессе термического отжига в диапазоне температур $320-370\,\mathrm{K}$ и характеризуется энергией активации $\sim 1.2-1.3\,\mathrm{9B}$ и значением частотного фактора $\sim 10^{14}-10^{15}\,\mathrm{c}^{-1}$ (рис. 5). Отжигаются оба центра в диапазоне температур $450-500\,\mathrm{K}$.

В то же время имеется ряд существенных отличий как по конкретным характеристикам обоих центров (например, положение уровней в запрещенной зоне), так и по условиям их формирования и отжига, а также проявления электрической активности в той или иной конфигурации. Очевидно, что природа этих центров различна. Идентифицировать обнаруженный бистабильный дефект на основании полученных экспериментальных данных пока достаточно сложно. Однако совокупность уже имеющихся результатов и их сопоставление с литературными данными позволяют высказать предположения о возможной природе данного дефекта.

Наиболее вероятно, что этот радиационно-индуцированный центр является дефектом межузельного типа. Об этом свидетельствует заметное дообразование данного центра в диапазоне температур $330-370 \, \mathrm{K}$, в которой имеет место отжиг (диссоциация) комплексов собственное димеждоузлие Si-кислород $I_2\mathrm{O}_i$ [14–16]. Кроме того, в области температур отжига БРИЦ (при $T \geq 480 \, \mathrm{K}$) имеет место некоторое дообразование межузельных комплексов $\mathrm{C}_i\mathrm{O}_i$, при этом увеличения концентрации вакансионно-кислородных комплексов не наблюдается.

Эффективность образования БРИЦ существенно зависит от энергии бомбардирующих частиц: при облучении γ -квантами 60 Со концентрация БРИЦ не превышает 1-2% от концентрации комплексов C_iO_i и сравнима с концентрацией дивакансий (в пределах погрешности эксперимента). При облучении быстрыми электронами ($E=4-6\,\mathrm{M}$ эВ) и α -частицами относительная эффективность образования обнаруженного бистабильного центра по сравнению с C_iO_i резко возрастает, особенно при

 $T_{\rm irr} = 80 \, {\rm K}$. Это свидетельствует о том, что в формировании БРИЦ принимает участие не одиночный собственный межузельный атом кремния I, а более сложный собственный дефект. Поскольку значения концентрации БРИЦ (амплитуды соответствующих пиков в спектрах DLTS) обычно находятся между таковыми для тривакансии и дивакансии, то логично предположить, что таким дефектом могут быть собственные димеждоузлия Si (I_2) , эффективность образования которых как первичных дефектов, согласно экспериментальным данным и расчетам (см., например, [17] и ссылки там), находится именно в данной области. Согласно литературным данным [17–19], собственные димеждоузлия кремния обладают высокой миграционной способностью как единое целое и могут взаимодействовать с другими дефектами и примесями даже при температурах существенно ниже комнатной. Следует ожидать, что основными стоками для подвижных I_2 в кремнии p-типа, как и для собственных межузельных атомов Si, являются межузельные атомы кислорода, а также примесные узловые атомы углерода (C_s) и бора (B_s) . Как уже отмечалось выше, комплекс $I_2\mathrm{O}_i$ обладает относительно невысокой термической стабильностью и отжигается при $T \approx 350 \, \mathrm{K}$. При взаимодействии собственных межузельных димеров Si с атомами C_s и B_s будут идти реакции:

$$I_2 + C_s \rightarrow IC_i$$
 и $I_2 + B_s \rightarrow IB_i$. (1)

Достоверных данных об электронных свойствах и термической стабильности комплекса собственный межузельный атом кремния—межузельный атом бора IB_i в литературе нет. Весьма вероятно, что обнаруженный нами в кремнии p-типа метастабильный дефект с уровнями у $E_V + 0.45$ эВ и $E_V + 0.54$ эВ является комплексом собственный межузельный атом кремния—межузельный атом углерода IC_i .

Во-первых, примесные атомы углерода присутствуют в значительных концентрациях практически во всех кристаллах кремния и вероятность образования этого комплекса весьма высока (как и вероятность образования межузельных атомов углерода C_i), во-вторых, термическая стабильность БРИЦ и комплекса IC_i [20] совпадают. В то же время нельзя исключать, что данный бистабильный центр является комплексом IB_i .

Для окончательной идентификации обнаруженного БРИЦ требуется проведение как ряда дополнительных экспериментальных исследований, в том числе на кристаллах с различным относительным содержанием примесных атомов бора и углерода, облученных различными дозами быстрых электронов и/или α -частиц при различных температурах и т.д., так и теоретических исследований структуры и электронных характеристик комплексов IC_i и IB_i . Если высказанная нами гипотеза о природе данного центра подтвердится, то в результате проведенных исследований будет получена важная информация о характеристиках такого фундаментального дефекта в кремнии, как собственный межузельный димер.

4. Заключение

Методом DLTS-спектроскопии в базовой *p*-области кремниевых диодных n^+ -p-структур, облученных высокоэнергетическими частицами, обнаружен и исследован новый радиационно-индуцированный дефект, обладающий свойствами бистабильных центров. После длительного хранения облученных образцов при комнатной температуре либо их кратковременного отжига при $T \approx 370\,\mathrm{K}$ дефект не проявляет электрической активности в кремнии р-типа. В результате инжекции неосновных носителей заряда данный центр переходит в метастабильную конфигурацию с глубокими уровнями около $E_V + 0.45$ эВ и $E_V + 0.54$ эВ. Обратный переход в основную конфигурацию имеет место в области температур 50-100°C и характеризуется энергией активации $\sim 1.25\,$ эВ и частотным фактором $\sim 5 \cdot 10^{15} \, {\rm c}^{-1}$. Обнаруженный дефект термически стабилен до $T \approx 450 \,\mathrm{K}$. Предполагается, что данный дефект может быть либо комплексом собственный межузельный атом кремния-межузельный атом углерода IC_i , либо комплексом собственный межузельный атом кремния—межузельный атом бора IB_i .

В статье использованы материалы, полученные при финансовой поддержке Министерства Образования и науки России по Соглашению № 14.574.21.0132 о предоставлении субсидии на выполнение проекта RFMEFI57414X0132.

Список литературы

- [1] A. Chantre. Appl. Phys. A, 48, 3 (1989).
- [2] G.D. Watkins. Mater. Sci. Forum, 38-41, 39(1989).
- [3] Б.Н. Мукашев, Х.А. Абдуллин, Ю.В. Горелкинский. УФН, 43, 143 (2000).
- [4] L.F. Makarenko, L.I. Murin. Phys. Status Solidi B, 145 (1), 241 (1988).
- [5] G.D. Watkins. Rev. Sol. St. Science, 4 (3–4), 279 (1990).
- [6] R.M. Fleming, C.H. Seager, D.V. Lang, E. Bielejec, J.M. Campbell. Appl. Phys. Lett., 90, 172 (2007).
- [7] Ф.П. Коршунов, Ю.В. Богатырев. Изв. НАН Беларуси. Сер. физ.-техн. наук, **4**, 106 (2008).
- [8] V.P. Markevich, A.R. Peaker, B. Hamilton, S.B. Lastovskii, L.I. Murin, J. Coutinho, V.J.B. Torres, L. Dobaczewski, B.G. Svensson. Phys. Status Solidi A, 208 (3), 568 (2011).
- [9] J. Coutinho, V.P. Markevich, A.R. Peaker, Hamilton B., S.B. Lastovskii, L.I. Murin, B.J. Svensson, M.J. Rayson, P.R. Briddon. Phys. Rev. B, 86, 174 101 (2012).
- [10] V.P. Markevich, A.R. Peaker, B. Hamilton, S.B. Lastovskii, L.I. Murin, J. Coutinho, M.J. Rayson, P.R. Briddon, B.G. Svensson. Sol. St. Phenomena, 205–206, 181 (2014).
- [11] С.Б. Ластовский, В.П. Маркевич, А.С. Якушевич, Ф.П. Коршунов, Л.И. Мурин, Л.Ф. Макаренко. Докл. НАН Беларуси, **59** (4), 57 (2015).
- [12] L. Dobaczewski, A.R. Peaker, B.K. Nielsen. J. Appl. Phys., 96, 4689 (2004).
- [13] L.F. Makarenko, S.B. Lastovskii, H.S. Yakushevich, M. Moll, I. Pintilie. Phys. Status Solidi A, 211 (11), 2558 (2014).

- [14] J. Hermansson, L.I. Murin, T. Hallberg, V.P. Markevich, J.L. Lindström, M. Kleverman, B.G. Svensson. Physica B: Condens. Matter, 302–303, 188 (2001).
- [15] L.I. Khirunenko, L.I. Murin, J.L. Lindstrom, M.G. Sosnin, Yu.V. Pomozov. Physica B: Condens. Matter, 308–310, 458 (2001).
- [16] V.P. Markevich, A.R. Peaker, B. Hamilton, V.E. Gusakov, S.B. Lastovskii, L.I. Murin, N. Ganagona, E.V. Monakhov, B.G. Svensson. Sol. St. Phenomena, 242, 290 (2016).
- [17] G. Davies, S. Hayama, L. Murin, R. Krause-Rehberg, V. Bondarenko, A. Sengupta, C. Davia, A. Karpenko. Phys. Rev. B, 73, 165 202 (2006).
- [18] R. Jones, T.A.G. Eberlein, N. Pinho, B.J. Coomer, J.P. Goss, P.R. Briddon, S. Öberg. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 186, 10 (2002).
- [19] M. Posselt, F. Gao, D. Zwicker. Phys Rev. B, 71, 245 202 (2005).
- [20] L.I. Murin, J.L. Lindström, G. Davies, V.P. Markevich. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 253, 210 (2006).

Редактор А.Н. Смирнов

Bistable radiation-induced centers with deep levels in silicon n^+-p -structures

S.B. Lastovskii*, V.P. Markevich+, H.S. Yakushevich*, L.I. Murin*, V.P. Krylov•

* Scientific-Practical Materials Research Centre of National Academy of Sciences of Belarus, 220072 Minsk, Belarus

+ Photon Science Institute,
The University of Manchester,
M13 9PL Manchester, UK
• Vladimir State University,
600000 Vladimir, Russia

Abstract Deep level transient spectroscopy has been used for studying electrically active defects in p-type silicon crystals irradiated with MeV electrons and α -particles. A new radiationinduced defect possessing the properties of bistable centers has been revealed and investigated. The center does not display any electrical activity in p-Si after post-irradiation long-time keeping at room temperature or short-time annealing at about 370 K. However, after the following injection of minority carriers it is transformed into a metastable configuration with the deep energy levels at about $E_V + 0.45 \,\mathrm{eV}$ and $E_V + 0.54 \,\mathrm{eV}$. A back transition into the main configuration occurs in the temperature range 50-100°C and is characterized by an activation energy of about 1.25 eV and frequency factor $\sim 5 \cdot 10^{15} \, \mathrm{s}^{-1}$. The defect is thermally stable up to about 450 K. It is suggested that the observed bistable center can be identified as a complex consisting of the Si self-interstitial-interstitial carbon or Si selfinterstitial-interstitial boron atoms.